

米国特許実務セミナー

この度、弊所は昨年に引き続き、米国弁護士の山口洋一郎氏を講師としてお招きし、下記のとおり「米国特許実務」に関する講演会を開催致しました。

併せて、山口氏がパートナーを務める米国のマイケル ベスト&フリードリック法律事務所 (Michael Best & Friedrich LLP) の Mr. Kevin M. Barner (マネージング・パートナー) も講演を行い、山口氏が通訳を務めました。

記

- 日時：2019年4月15日(月) 15:00～17:30 (受付：14:30～)
- 講演内容：
 - (1) 「抽象的アイデアに基づく主題の特許適格性に関する最新動向」
(講師：米国マイケル ベスト&フリードリック法律事務所
[Mr. Kevin M. Barner](#)、逐次通訳：山口洋一郎氏)
 - (2) 「米国意匠制度について（特に日米の違いに着目して）」
(講師：[山口洋一郎氏](#))
- タイムテーブル：
 - 開場 14:30
 - 講演 15:00～17:00 (途中休憩を含む)
 - 質疑応答 17:00～17:30
 - 閉会 17:30
- 会場：特許業務法人 深見特許事務所
大阪市北区中之島 3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト 26 階
<https://www.fukamipat.gr.jp/access/>